

第1回ダイオキシン類簡易測定法技術評価検討会議事要旨

<日時> 平成17年1月14日(金) 10:00～12:00

<場所> 経済産業省別館8階827会議室

<議題>

- (1) ダイオキシン類簡易測定法技術評価検討会の設置について
- (2) 検討の進め方について
- (3) その他

<議事>

会議は非公開で行われた。

森田委員が座長に選任された。

議題1について

資料1に基づき検討会の設置について事務局より説明。

議題2について

資料2に基づきダイオキシン類の簡易測定法に係る技術評価の進め方について事務局より説明、質疑応答が行われ、各委員の意見等をふまえ、排出ガス、ばいじん等に係る簡易測定法の技術評価を実施し、具体的な測定方法の検討を進めることとなった。また、土壌及び底質に係る簡易測定方法についても技術評価・検討を進めることとなった。

<配布資料>

資料1 ダイオキシン類簡易測定法技術評価検討会の設置について (公開) [PDF 23KB]

資料2 ダイオキシン類簡易測定法に係る技術評価の進め方について (案) (非公開)

<問い合わせ先>

環境省環境管理局総務課ダイオキシン対策室 (直通 TEL 03-5521-8291)